

圖 6-32 鎢(W)金屬沉積製程。

(4)使用 CMP 將鎢(W) 金屬平坦化,如圖 6-33 所示。

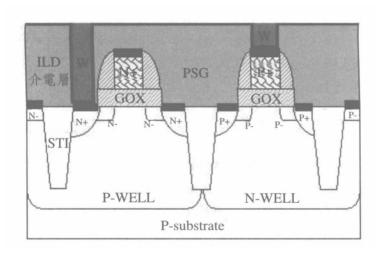


圖 6-33 金屬鎢(W) 通孔製程。

2.第一層金屬(Metal-1, M1)層之製作

首先以 CVD 的方式沉積一層沒有任何摻雜的氧化層(USG),進行微影